

ADMINISTRATION/GESTION

Directrice administrative :  
**THIAM-CLERC A.**  
Administratrices :  
**DUFOUR N. – FEVRE C.**  
Gestionnaires :  
**BIROT A. – EL BAKKOUCHI I.**

LABORATOIRE ICB

Directeur : **GUERIN S.**  
Directeur(trice)s adjoint(e)s :  
**BOUHELIER A. – LANGLADE C. – MILLOT N.**

PLATEFORME ARCEN-CARNOT

Directeur : **VIGNAL V.**  
Adjoint(e)s : **HEINTZ O.**

CMNC

Centre de Micro/Nano  
CaractérisaHon

Microscopie électronique en transmission  
**CHASSAGNON R.** IGR UB  
Microscopie électronique à balayage  
**HERBST F.** IGR UB  
**PARVAUD R.** IE CNRS

Spectroscopies HAXPES/XPS/SIMS  
**HEINTZ O.** IR CNRS  
**KRYSTIANIAK A.** IGE UB

Diffraction Rayons X  
**GEOFFROY N.** IE CNRS

Caractérisation des poudres  
**PIRAS C.** ASI UB

Métallographie  
**BUISSON L.** IGR UB (SATT SAYENS)

CDIE

Centre de Développement  
Informatique-Electronique  
**PERNOT S.**

Informatique  
**MERTES S.** AI CNRS  
**DIDELOT Y.** T CNRS  
Gestion réseau  
Sécurité Informatique  
Développement serveurs  
Parcs informatiques

Electronique  
**PERNOT S.** IGE UB  
**SINARDET B.** IR CNRS

Conception, Réalisation  
Maintenance  
Système Acquisition  
LabVIEW

CRM

Centre de Ressources Mécaniques  
**COUQUEBERG E. – GOURIER B.**

**COUQUEBERG E.** T UB  
**GOURIER B.** AI CNRS  
**MAITRE S.** AI CNRS  
**LOPEZ J.** T UB  
**FEBVRE C.** T UB

Conception et Fabrication  
Usinages conventionnels et  
Numériques  
Soudage

CNF

Centre de Nano  
Fabrication **MARKEY L.\***

**MARKEY L.** IR CNRS\*  
Lithographies, gravure, imagerie  
AFM/MEB, ellipsométrie  
**GALLET I.** IE CNRS  
Lithographies, gravure, imagerie MEB  
**ANDRIEUX A.** IE CNRS  
Dépôts PVD/CVD, polissage, ellipsométrie  
**AROCAS J.** IE CNRS\*  
Dépôts PVD, ellipsométrie  
**LEBRUN F.** T UB\*  
Assistance salle blanche